PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

63-013180

(43) Date of publication of application: 20.01.1988

(51) Int. CI.

G11B 21/21 G11B 19/02

G11B 21/21

G11B 23/50

(21) Application number : **62-050041**

(71) Applicant: HITACHI LTD

(22) Date of filing:

06. 03. 1987

(72) Inventor: SUZUKI SHOJI

KAZAMA TOSHINORI DAITO HIROSHI

TAKEUCHI YOSHINORI

YAMAGUCHI YUZO

(30) Priority

Priority number: 61 48342

Priority date: 07.03.1986

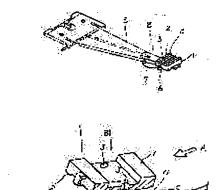
Priority country: JP

(54) MAGNETIC HEAD SLIDER

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve the reliability and performance of the titled slider by forming a gas vent hole penetrated from a flat rail over the rear face of a floating face to the magnetic head slider.

CONSTITUTION: Part of gas compressed by a flat rail 2 being a gas bearing generating section of the magnetic head slider 1 flows to the rear face of the slider from the gas bent hole 3 provided to the rail 2. Polluted particles 11 such as dust included in the gas are led to a position sufficiently parted from the bottom layer of layer-flow on the surface of a magnetic disk 15, then they are exhausted at the outside of the magnetic disk 15 while going with the stream of the gas in the direction of arrow B directed from the inner circumference of the disk 15 toward the outer ridge and generated attended with the rotation in the arrow A of the magnetic disk 15, and they are not sticked again on the surface of the magnetic disk 15 and the deposition and adhesion of the dust 11 onto the magnetic head slider 1 are prevented.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-13180

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988)1月20日

21/21 19/02 G 11 B 21/21

101

P-7520-5D -7627 - 5D

A-7627-5D Z-7520-5D※審査請求 未請求 発明の数 6 (全10頁)

49発明の名称

磁気ヘツドスライダ

昭62-50041 の特 顋

四出 頭 昭62(1987)3月6日

優先権主張

段昭61(1986)3月7日39日本(JP)30特願 昭61-48342

切発 明 者

昇 木

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

究所内

⑦発 明 者 風 利 紀 神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会社日立製作所小

田原工場内

四発 眀 大

宏

神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会社日立製作所小

田原工場内

の出 願

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

②代 理

弁理士 小川 勝男

外1名

最終頁に続く

1. 発明の名称 磁気ヘツドスライダ

2. 特許額求の範囲

- 1、磁気配線媒体との間に気体ベアリング作用を 発生する浮上面が気体流入面となるテーパ部と フラツトレール部から形成され、磁気ヘンドを 具備する磁気ヘツドスライダにおいて、前記磁 気ヘッドスライダには前記フラットレール部か ら前記拝上間の背面にわたつて貫通する気体流 通孔が形成されていることを特徴とする磁気へ ツドスライダ.
- 2.特許請求の範囲第1項において、前記フラツ トレール部は2本のフラントレールから成り、 前記気体液通孔はそれぞれの値配フラツトレー ルに少なくとも1個投けられていることを特徴 とする磁気ヘツドスライダ。
- 3、特許請求の範囲第1項において、信記フラツ トレール部と前記磁気記録媒体との間の圧力は、 大気圧よりも高くなる機構であることを特徴と

する磁気ヘンドスライダ。

- 4.特許請求の範囲第1項において、前記磁気記 **録媒体と前記フラツトレール部との間で圧縮さ** れた気体が再膨張する部分で大気圧よりも低い 圧力となる機器をすることを特徴とする磁気へ
- 5。磁気記録媒体との間に気体ベアリング作用を 発生する浮上削が気体流入面となるテーパ部と フラツトレート郎から形成され、磁気ヘツドを ・具備する磁気へツドスライダにおいて、前記磁 気ヘッドスライダには前記フラジトレール部か ら前記浮上間の背間にわたつて貫通する気体流 通孔が形成されていて、前記気体洗通孔内に導 風板を設けたことを特徴とする磁気ヘツドスラ
- 6、特許請求の範囲第4項において、前記準風板 は、前記浮上河より、前配磁気記録媒体側は突 出しておらず、かつ前記評上面の背面に突出し ていることを特徴とする磁気ヘツドスライダ。
- 7. 特許請求の範囲第5項において、前記澤風板

特別昭63-13180(2)

は前記澤上面の背面に突出している部分に折曲 部を有することを特徴とする磁気ヘッドスライ ダ。

- 8. 磁気記録媒体との間に気体ベアリング作用を発生する浮上間が気体洗入間となるテーパ部とフラットレート部から形成され、磁気ヘッドを具備する磁気ヘッドスライダにおいて、前記でフラットレール部に複数個の礼が形成されていて、前記孔の少なくとも1個は流孔で、残りの前記孔は前記浮上面の背面に貫通していない圧力調整れてあることを特徴とする磁気ヘッドスライダ・
- 8. 特許請求の範囲第予項において、前記フラットレール部は2本のフラットレールからなり、それぞれの前記フラットレールに複数個の前記れが形成されていることを特徴とする磁気ヘッドスライダ。
- 10. 特許請求の範囲第8項において、前記孔は気体洗入端近傍で前記テーパ部と干渉しない位置と、気体流出端近傍と、それらの中間に形成さ

13. 磁気デイスクの基板となる材料に磁性層あるいは静膜を形成する工稿を有する磁気デイスクの製造方法において、前配磁気デイスク磁性層あるいは静膜を形成する工程の数であつて、前配磁気記録媒体を磁気デイスク装置に組み込む前に、磁気デイスクとの間に気体ベアリング作用を発生し、気体液入間となるテーパ部とフラ

れていることを特徴とする磁気ヘツドスライダ。

12. 磁気記錄媒体との開に気体ベアリング作用を 発生し、気体洗入而となるテーパ部とフラット レート部から形成されている浮上面を有し、前 記磁気配録媒体と前記浮上面との間で圧縮され

いることを= 特徴とする磁気へツドスライダ支

ツトレール部から形成されている浮上而を有し、 前記機気記録媒体と前記浮上面との間で圧縮される気体の一部を排出するための前記フラット レール部から前記浮上面の背面にわたつて貫通する気体流流孔を備えた磁気へツドスライダを 用いて、前記磁気ディスクの表面の腐塊を除去する工程をもつことを特徴とする磁気ディスクの超流方法。

3. 強明の詳細な説明:

粹装置.

(廃業上の利用分野)

本発明は、磁気ヘッドスライダ及びそれを用いた磁気デイスク装攬に係り、特に崩壊等の影響を除いて磁気デイスク装置の借額性向上に好遊な磁気ヘッドスライダ及び磁気ディスク装置とその複遊力法に関する。

〔従来の技術〕

磁気ディスク数質の体験性を向上させ、とくに ヘッドクラッシュと呼ばれる磁気ヘッドスライダ と磁気ディスクとの接触水板を回避させるために は、磁気ヘッドスライダと磁気ディスクとの間に

特開唱63-13180(3)

役入する與埃やデイスク 200 作時に取り残された加工物などの 放粒子を除去することと、 磁気ヘッドスライダが安定に磁気デイスク上に浮上するよう 退從特性をスライダに付与することが重要な課題 となっている。

従来、磁気ディスク上の腐壌を排除する手段と して例えば米国特許明細杏4,490,766 号に記載さ れている技能のように磁気ヘツドスライダのアク セス機構の斜御された動きによつて磁気デイスク 表面の海染微粒子をはじき飛ばす装置がある。ま た、磁気デイスク上に浮上する磁気ヘッドスライ コンファレンス、1963年、発力の1支が美外級(、 # E L T IL PROCEEDINGS - FALL JOINT COMPUTER CONFERENCE, 1963 P327~P340)に記 載されているように、クラウンを有する円筒形状 をなす浮上間に通気孔が設けられたものや、特別 昭55-55478 号に記載されているように磁気デイ スクとの対向面に浮上間とその対向する面の段所 の一部を表面エツチングにより除去して得られる エッチング面を有する磁気ヘッドスライダのエツ チング而より裏面に貫通する通気孔を形成して、

また、本発明の別の目的は、この磁気ヘッドスライダの安定した退従特性を行うための磁気ヘッドスライダの支持装置及び磁気デイスク装置を提供することにあり、さらに、磁気デイスクの数面の強块等の除去に使用することができる磁気ヘッドスライダを用いた、磁気デイスクの数違方法を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

上述の目的を達成するため本発明は、磁気記録 媒体である磁気デイスクとの間に気体ベアリング 作用を発生する浮上面が気体流入面となるテーパ 部とフラツトレール部から形成され、磁気ヘツド を具備する磁気ヘツドスライダのフラツトレール 部から浮上面の背面にわたつて貫通する気体流通 孔を設けている。

(作用)

磁気ヘッドスライダの気体ベアリング作用を発生する浮上面で圧縮された気体の一部はフラット レール部に設けられた気体流通孔から磁気ヘッド スライダの浮上面の背面に洗出するため磁気デイ 被エッチング部分の気体軸受効果を小さなものと したものがある。

(発明が解決しようとする問題点) -

ところが、磁気ディスク装置の高密度化に伴い、磁気ディスク上へのヘッドスライダの保持制度の向上ならびに、磁気ヘッドスライダの浮上量を低減しなければならない。上記従来技術は、磁気ヘッドスライダの浮上面を安定にし、かつ回転する磁気ディスク上に形成される100μm 親皮の浮みを有する消洗底潤内に含まれる環境、摩託粉等の微粒子を削洗底潤から充分離れた位置に導きだすことができない。

本発明の目的は、磁気ディスク上の層流底層内に存在する環境や機能物を取り去り、層流底層から充分離れた位置に非色再付着を防止するとともに、コンタクト、スタート、ストンプ方式(以下「CSS方式」という。)に使用でき、サブミクロンオーダの低浮上状態にあつても安定した退従特性を有する磁気ヘッドスライダを提供することにある。

スクに付着している腐埃等の汚染粒子はこの気体中の流れにのつて、磁気デイスク表面から充分離れた位置に導かれる。また、気体洗通孔から磁気ディスク表面と磁気ヘツドスライダの浮上面で圧縮された気体が排出されることによつて減衰効果が発生するため浮上特性の優れた磁気ヘツドスライダとなる。

〔 実施例〕

以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。

特開昭63-13180(4)

特体 5 に接続されている。リード線 7 は磁気ヘッド 6 とリード・ライト回路との間で信号を接受するためのもので、磁気ヘッド 6 よりヘッドスライダ支持体 5 上を通つている。

. .

第2図は第1図における磁気へツドスライダの 平面図で気体流通孔3はジルバル8上にあるピポット10の左右に1個づつ設けられている。また、フラツトレール2は磁気へツドスライダ1の函端に2本長手方向に延び、センタレール9が中央部に長手方向に延びている。

この磁気ヘッドスライダの作用について、第3 図、第4 図を用いて説明すると磁気ヘッドスライレ ダ1の気体ペアリング発生部すなわちフラットレー ル2で圧縮された気体の一部は、フラットレー ル2に設けられた気体の一部は、フラットレー ル2に設けられた気体流通孔3から磁気ヘッドス ライダ1の背面に流出する。この気体中に含まれ る膜埃などの汚染粒子11は磁気ディスク15の 製面の類流底層(第4 図に示す機に磁気デイスク 15上に形成される別)から充分離れた位便に導 き出されるため、磁気ディスク15の回転(毎日

く、気体流通孔に流出する気体により減衰効果が 発生するため、浮上特性の優れたものとなる。

ここでフラントレール都2に設ける気体流通孔3の大きさであるがフラントレール2の巾に近い版を有する大きさのものであつても強気ヘンドスライダ1の安定浮上を確保することが可能である。この場合、フラントレール2に流入する成块を含んだ気体は気体流通孔3に大部分が到達し、高い概率で塵埃が気体流通孔より排出される。このため塵埃が直接かみ込まれる可能性を非常に小さくすることができる。

第5 関、第6 図は本発明の他の実施例を表した 図で、磁気ヘッドスライダ1 に食圧発生機構を有 するものである。ここで食圧発生機構とはフラットレール2 で圧縮された気体が再膨脹する部分で 大気圧よりも低い圧力となる機構をいう。第5 図 に示す磁気ヘッドスライダ1 は食圧発生部となる 食圧テーパ部12を有しており、食圧テーパ部 12の前方に設けられた気体流通孔3の原埃排出 機能により食圧テーパ部12への塊块地積を助止 Aの方向)に伴つて発生する磁気デイスク15の 内間域より外級部へ向く気体の流れ(矢印Bの方 向)に乗つて磁気デイスク15外に排出でき、再 び磁気デイスク15数間に付着することはない。 また磁気へツドスライダ1への風埃11の堆積, 付着を防止することができる。

第7図、第8図は、本発明の実施例の一つでそれぞれフラントレール2に2個の気体流通孔3を設けたものである。第7図において、磁気ヘンドスライダ1は確膜ヘンドを用いた実施例で、磁気ヘンドスライダ1はテーパ部4とフラントレール2を有し、ジンバル8を介してヘンドスライダ1との按合例を避けた位置に設けられ

ている。気体流通孔3を1本のフラットレール2 に2個設けることでフラットレール2と磁気デイスクとの間で圧縮される気体の圧力分布を適当な形に設定することが容易となり駆換排出機能を加えて磁気ヘッドスライダ1の浮上安定性を向上させることができる。

第8回は気体流通孔3内に導風板14を設けた本発明の一実施例を設す磁気へツドスライダの斜視図で、第10回は第9回におけるフラントレールの新面図である。第8回において気体流通孔3内に設けられている導風板14は気体洗開孔3の内部の空気を導風板14を用いない磁気へツドスライダ1よりも早く入れ替れるための手段で、例えばステンレス板をエッチング加工し、導風板14となる部を折り曲げた上で磁気へツドスライダ1に接着される。

第11回において、磁気ヘッドスライダ1のフラットレール2には3つの気体流通孔3a,3b,3oが設けられている。気体流通孔3aは気体流入端近傍でテーパ部をと干渉しない位置に、気体

体流通孔が設けられている。このような構成にすることにより磁気デイスク上の微粒子を直接磁気 デイスクの上部へ導くことができる。

以上示した実施例において、気体流通孔はフラ ツトレール巾の40%から90%程度の直径を有 し、超音波加工、レーザピーム加工等によつて空 けられたものである。第1、3 図に示す気体流通孔 の直径と浮上量の関係からわかるように気体流通 孔の直径が大きくなるに従つて磁気へツドスライ ダの浮上量は低下するが、フラントレールの巾を 適当な値にすることによつて所定の浮上量を確保 できる。また、気体流通孔の直径がフラツトレー ル巾の80%以上になると外径のばらつきに対し て浮上曲の姿動がほとんどなくなる。これは、フ ラットレールの巾方向の圧力分担の割合が異つて いるためで、フラツトレールの蟾部ではほとんど 気体ペアリング作用がなく、気体流道孔の影響は ない。以上の理由から気体流通孔はできるだけフ ラツトレール巾の80%以上にすることが好まし く、気体液通孔の直径が大きくなると魔埃の排出 流通孔3cはフラットレール2の気体流出幅近傍に、気体流通孔3bは気体流通孔3a、3cの中間にそれぞれフラットレール2製面から磁気ヘンドスライダ1の裏面に貫通するように穿孔している。本実施例のように3つの気体流通孔を存していることから、フラットレール2と磁気デイスクとの間の圧力分布が鞍形になり、安定浮上をより一層増すことができる。

ここで、磁気デイスク上の崩埃を除去するためには少なくとも気体流通孔3 a , 3 b , 3 c のうちの1 個がフラツトレール2 から、その裏面に貫通していればよく、残りの気体流通孔は貫通せずに圧力闘熱孔であれば、磁気ヘッドスライダの低安定浮上を達成することができる。気体流通孔と圧力関熱孔の組合わせはそのときの条件によつて変えればよい。

次に磁気ヘッドスライダ1を支持する装置について第12回を用いて説明する。第12回において、磁気ヘッドスライダ1の気体流通孔に対応して、ジンバルをとヘッドスライダ支持体5にも気

効果も高くなる。さらに気体流通孔の位置は、例えば第2回に示した実施例の場合ピポット」 0 と 同一線上に位置するフラットレール2上や、フラットレールの前後に設けるのが実用的であるが、 順埃の排出機能は特定の位置に限定されるものではない。また、気体流通孔の個数。形状は浮上量や生産性の条件によって通定されるべきものである。加工のしやすさから気体流通孔は円筒形であることが領ましい。

第15回、第16回、第17回は磁気ディスクの上下方向の振動に対して磁気へツドスライダが初期の浮上量に対してどれだけ浮上変動を表してされたける場合である。第15回は、第2回に示したものである。第15回は、第2回に示したの映施例と、浮上に関与する破気へツドルの場合と、浮上に関与する破気へりにある。第15回からは水のでレール形状がテーバ間としていているものでレール都に気を変けるないで、変換の変施例を点線で示す。第15回から18kHz

特開昭63-13180(6)

に延ばし振幅比も低くすることができ、磁気デイスクと磁気ヘッドスライダ1との間に形成される気体ペアリングの気体パネ期性が気体流通孔によつて改善されていることがわかる。このように動的追旋特性が改善されるのは、気体流通孔3から気体が流出することによつて波変作用が生ずるためである。

第16回は第6回に示した奨施例と従来例との 比較、第17回は第8回に示した奖施例と従来例 との比較を表した図で第15回で示したのと即様 に、本発明の磁気ヘンドスライダは気体流通孔3 の減穀効果により追従物性の優れたものであるこ とがわかる。

第18 図において、気体流通孔3を有する磁気 ヘッドスライダ1は、ヘッドスライダ文特体5に 支持され、図示していないが駆動手段からの力を 伝達するガイドアーム17の働きに従って矢印A に示すシーク方向に作動する磁気ヘッドスライダ 1と対向する位置に磁気デイスク15が配配され、 矢印Bの方向に回転する。さらに、磁気ヘッドス

接置20に送られる。制御装置20において、魔鬼を示すデータと前もつて設定をされたデータと前もつて設定を記録がある。と前で比較演算を行い、その結果を制御を起いて、変量のステータス情報として水スト制御を越えると、判断を出して停止させることを領しますに口である。なが、大人の表情を停止させることも可能である。

第19 図は制御装置を含めた磁気デイスク装置を設した平面図で、第20 図はその側面図である。 第18 図において、磁気ヘッドスライダ1 は本発明の特徴である気体流通孔を有したもので、気体 流通孔から排出される解埃は吸引手段18を介し てダストカウンタ19 に導かれる。ダストカウン タ19 は塵埃の含有量を測定し、その情報は制御

(発明の効果)

以上述べたように、本苑明によれば、CSS方式に可能な磁気ヘッドスライダに、腐埃排出機能と減衰効果を付与することができ、磁気デイスク装置の信頼性の向上、性能向上を図ることができる。

4. 図面の簡単な説明

特開昭63-13180(7)

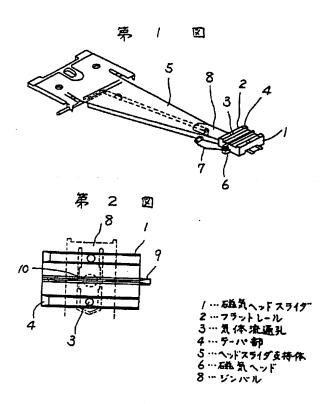
第1回は、本発明の一実施例を設す磁気ヘッド スライダの支持装置を表す斜視図、 郷 2 図は第 1 図における磁気ヘツドスライダを表した平面図、 第3回、第4回は磁気ヘッドスライダの作用の脱 明國、第5國。第6國は本発明の他の実施例で食 圧発生部を有する磁気ヘツドスライダの平面圏、 第7回は、本発明の他の実施例を表す磁気ヘッド スライダの支持装置を表す斜視因、第8回は第7 図における磁気ヘツドスライダを表した平面図、 第9回は気体流通孔に導風板を設けた本発明の実 施例を表す磁気ヘツドスライダの斜視関、第10 図は第9図のフラツトレール部における斯蘭図、 第11回はフラツトレールに複数個の気体流通孔 を有する本発明の実施例を表す磁気へツドスライ ダの斜視図、第12図は気体流通孔を有する磁 気ヘンドスライダの支持装置の分解圏、第13図 は磁気ヘツドスライダの気体流通孔の孔径と浮上 景との関係を示す図、第14回は磁気ヘツドスラ イダの浮上量と魔埃排出量との関係を示す図、第 15週,第16回,第17回は磁気ヘツドスライ

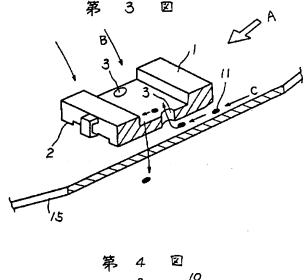
ダの動的追従特性を本発明と従来例とを比較した図、第18図は本発明に係る磁気ディスク装置の一部を表した斜視図、第18図は本発明の制御装、置を含めた磁気ディスク装置を表した平前図で、第20図はその一部の側面図である。
1…磁気へツドスライダ、2…フラツトレール、

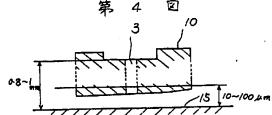
3 … 気体流通孔、 4 … テーパ部、 5 … ヘッドスライダ支持体、 6 … 磁気ヘッド、 8 … ジンパル、
1 4 … 薬風板、 1 5 … 磁気ディスク。

代理人 弁理士 小川勝男

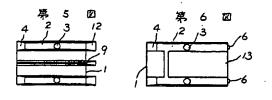


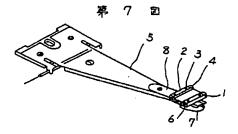


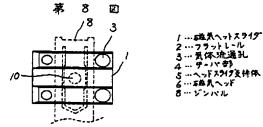


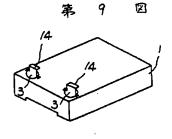


特開昭63-13180(8)

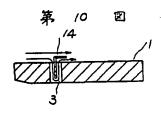


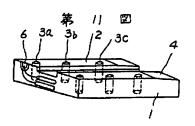


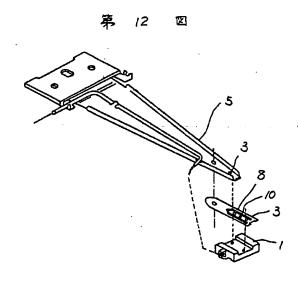


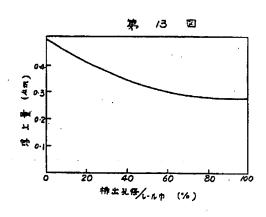


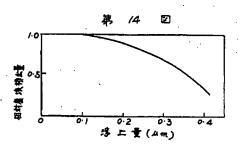
/…磁気へ小スラ1分 3…気体流通孔 /4…導風板



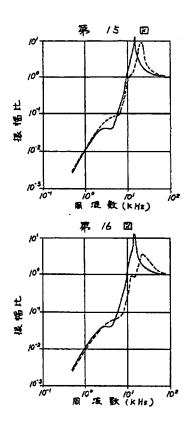


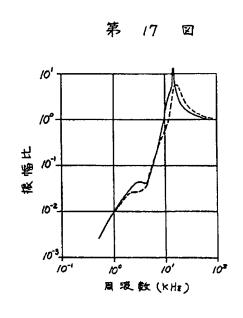


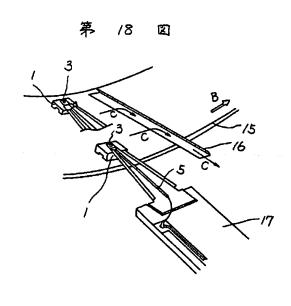


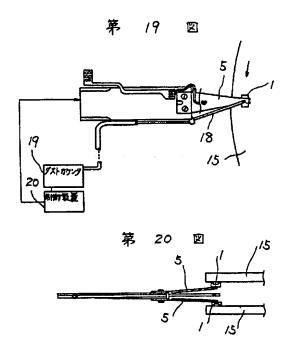


特開昭63-13180(9)









第1頁の統き

@Int_Cl_4 識別記号 庁内整理番号

G 11 B 23/50 C-8622-5D

切発 明 者 内 芳 徳 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

究所内

⑫発 明 者 Ш 雄 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 \equiv

究所内